

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede Manizales

Dependencia: LAFIP
Oficio No: LPU 042
Fecha: Manizales, Febrero 3 de 200

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
radicación: 04034522 00000000
fecha (AMD): 2006-02-03 17:13:12
ramita: 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 000 COMUNICAC
dependencia: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
Bogota.

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle una prórroga para la petición del examen de patentabilidad de la patente modelo de utilidad "Reactor Monoevaporador para la Producción de Recubrimientos Funcionales por Arco Pulsado Bajo la Técnica PAPVD" con número de radicación 04-034-522.

Agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,


ALFONSO DEVIA CUBILLOS
Jefe Laboratorio de Física del Plasma
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Telefax (6) 8745410

INFORME DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EMITIDOS

Informe N°: Estamsic.49

Ciudad y Fecha: Medellín, 03 de febrero de 2006

Laboratorio Acreditado: Laboratorio de Metrología, Universidad EAFIT, Medellín- Colombia

Resolución de acreditación N°: 25292

Página N°. 1 de 6

Elaboró: WILLIAM HENRY OROZCO PARRA

Cargo: Coordinador

Certificados: Del N°: 1307

al N°: 1427

ME DE CERTIFICADOS DE CALIBR

SOLICITANTE	INSTRUMENTO
Universidad EAFIT	Pie de rey análogo
Universidad EAFIT	Comparador de carátula
Colombiana	Pie de rey análogo
Colombiana	Pie de rey análogo
Colombiana	Micrómetro para exteriores
Colombiana	Micrómetro para exteriores
cerámica	Pie de rey análogo
cerámica	Pie de rey análogo
scriplas	Pie de rey análogo
scriplas	Micrómetro para exteriores
croplast	Nivel de precisión
treco	Pie de rey análogo
Universidad EAFIT	Pie de rey análogo
álidas RC	Micrómetro para exteriores
Universidad EAFIT	Pie de rey análogo
Universidad EAFIT	Pie de rey electrodigital
Universidad EAFIT	Pie de rey electrodigital
Universidad EAFIT	Pie de rey electrodigital
il Aeronáutica	Pie de rey de carátula
il Aeronáutica	Micrómetro para exteriores
po Nova	Pie de rey electrodigital
Universidad EAFIT	Pie de rey electrodigital
rotécnicas	Micrómetro para exteriores
res de Itagüí	Pie de rey de carátula
Jiménez	Pie de rey análogo
álidas RC	Pie de rey análogo
álidas RC	Pie de rey análogo
CRi	Pie de rey electrodigital

CERTIFICADO N°	FECHA AA/MM/DD	SOLICITANTE	INSTRUMENTO	LECTURA MÍNIMA (µm)	RANGO DE MEDICION (mm)	INCERTIDUMBRE (µm)
1307	2005-11-02	Interpack	Pie de rey análogo	20	0 - 800	± 14,5
1308	2005-11-01	Cervecería Unión	Pie de rey electrodigital	10	0 - 150	± 10
1309	2005-11-01	Cervecería Unión	Pie de rey análogo	50	0 - 150	± 30
1310	2005-11-01	Cervecería Unión	Micrómetro para exteriores	10	50 - 75	± 2,8
1311	2005-10-31	Cervecería Unión	Micrómetro para exteriores	1	0 - 152	± 2
1312	2005-11-01	Interplast	Micrómetro para exteriores	10	0 - 25	± 2,7
1313	2005-11-01	Interplast	Micrómetro para exteriores	10	25 - 50	± 2,5
1314	2005-11-02	Industrias Faaca	Pie de rey análogo	50	0 - 150	± 30
1315	2005-11-02	Industrias Faaca	Pie de rey análogo	50	0 - 150	± 30,7
1316	2005-11-03	Industrias de Acero	Pie de rey de carátula	20	0 - 150	± 12,4
1317	2005-11-03	Industrias de Acero	Pie de rey de carátula	20	0 - 150	± 12,4
1318	2005-11-04	Autolarte	Pie de rey análogo	50	0 - 160	± 30,7
1319	2005-11-08	Metálicas RC	Pie de rey electrodigital	10	0 - 200	± 10
1320	2005-11-08	Metálicas RC	Micrómetro para exteriores	10	0 - 25	± 2,4
1321	2005-11-08	Metálicas RC	Micrómetro para exteriores	10	0 - 150	± 2,5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede Manizales

Dependencia:

LAFIP

Oficio No:

LPU 042

Fecha:

Manizales, Febrero 3 de 2006

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Folios: 1
Aplicación: 04-034522-00000000
ECHA (AMD): 2006-02-03 17:13:12
Pomte: 000 PATENTES D 1 REGISTRO 000 COMUNICAC
CORRESPONDE A LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá.

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle una prórroga para la petición del examen de patentabilidad de la patente modelo de utilidad "Reactor Monoevaporador para la Producción de Recubrimientos Funcionales por Arco Pulsado Bajo la Técnica PAPVD" con número de radicación 04-034-522.

Agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,


ALFONSO DEVIA CUBILLOS
Jefe Laboratorio de Física del Plasma
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Telefax (6) 8745410

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 4-34522

EDICTO No. 4228

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 3956 de 23-FEB-2006**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial .

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Jorge Eduardo Hurtado Gómez, en su calidad de representante legal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación, o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

23 FEB. 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),

RCamacho

RICARDO CAMACHO GARCIA

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 13-MAR-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 4228

Este edicto se desfija hoy 27-MAR-2006 a las cinco (5:00 p.m.)